宇宙用シリコン太陽電池の放電による電気性能劣化*1 Degradation of Electric Performance Due to Electrostatic Discharge on Silicon Solar Cell for Space

奥 村 哲 平*2・増 井 博 一*3・豊 田 和 弘*4・趙 孟 佑*3・今 泉 充*5

Teppei OKUMURA, Hirokazu MASUI, Kazuhiro TOYODA, Mengu CHO and Mitsuru IMAIZUMI

Key Words: Silicon Solar Cell, ESD, Degradation, Spacecraft Charging, Spacecraft Environment

Abstract : Electrostatic discharge (ESD) occurs on the solar array due to space plasma interaction. It is considered that solar cell suffers degradation of electric performance, once ESD occurs at the solar cell edge. In order to study the degradation of solar cell electrical performance, we performed ESD tests on Si solar cell in a vacuum chamber. After the ESD tests the solar cell maximum power decreased. We found the damage on surface electrode in the vicinity of ESD spot. Infrared emission due to current leak was found at the spot. The solar cell degraded due to the leak resistance produced by ESD.

1. 研究背景

衛星電力を効率良く運用するためには高電圧での発電・ 送電が望ましい.発電電圧の高圧化に伴って,宇宙プラズ マによる帯電・放電が原因と思われる太陽電池アレイの故 障が頻発するようになった¹⁾.太陽電池アレイの信頼性を 向上させるために,放電が太陽電池や太陽電池アレイに与 える影響を正しく理解した上での適切な放電試験と,その 結果に基づいた設計が求められている.現在,そのような 観点から放電試験の国際標準化プロジェクトが日本主導の 下に進められている²⁾.

第1図に通常設計の宇宙用太陽電池アレイの断面図を示 す.導体及び半導体(インターコネクタ及び太陽電池),絶 縁体(カバーガラスや接着剤),宇宙空間など,導電率の異 なる三者が交わる箇所はトリプルジャンクションと呼ばれ, 電気的特異点となる.

宇宙環境において,周辺プラズマに対する衛星の電位は, 衛星に対する電流の入出力バランスにより決定される.

静止軌道ではサブストーム発生時に高エネルギー電子の 流入により,衛星は負電位となる.この時,高エネルギー 電子の衝突による二次電子放出や光電子放出によって,カ バーガラス表面から十分な電子が放出されると,カバーガ ラス表面は衛星に対して正電位を持ちカバーガラス内部に 電位勾配が発生する.この電位勾配のことを特に逆電位勾 配と呼ぶ.逆電位勾配による電界はトリプルジャンクショ ンで強められ,電界放出による電子が発生する.この電子

*1 ② 2007 日本航空宇宙学会

放出の結果,放電が発生する.

低地球軌道においては電離層プラズマが衛星電位を決定 し、イオンと電子の移動度の差から、衛星は発電電圧分だ け負電位を持つ.この場合、イオンの衝突によりカバーガ ラス表面は正に帯電し、逆電位勾配が発生して放電が発生 する³⁾.静止軌道と低地球軌道で帯電過程は異なるが、ト リプルジャンクションへの電界集中が、放電の発生原因で あることは共通している.

我々は太陽電池での放電により,その電気出力性能が低下し(以下,劣化),劣化により太陽電池が発電電力をほとんど喪失することを発見した⁴⁾.また,放電のエネルギーが大きくなるほど,電気性能の低下は起こりやすくなることを発見した^{5,6)}.しかしながら,現時点では放電により太陽電池が劣化するメカニズムは理解されていない.本稿では真空チャンバー内で放電試験を行って太陽電池を劣化させ,そのメカニズムを検討した結果について報告する.

2. 放 電 実 験

2.1 試験サンプル 第2図に試験に用いた太陽電池を 示す.太陽電池は内蔵バイパス機能付きのシリコン太陽電 池で,フライト品質のものを用いた.太陽電池のサイズは 35 mm × 70 mm で,ポリイミドフィルムを貼り付けたア ルミ基板上にシリコン系接着剤(RTV-S691)を用いて接 着した.カバーガラスの厚さは100 µm である.実際の太 陽電池アレイと同じようにバスバー電極はシリコン系接着 剤で絶縁した.また,インターコネクタでの放電発生は太 陽電池の劣化に寄与しないことが分かっているので⁶⁾,ポ リイミドフィルムをかぶせて絶縁した.

2.2 試験システム 第3図にこの試験に用いた試験シス テムの概観図を示す.試験に用いたチャンバーは長さ1m, 直径1.2mである.チャンバーの最高到達真空度は1×

平成 19 年 4 月 18 日原稿受理

^{*2} 九州工業大学大学院工学研究科電気工学専攻

^{*3} 九州工業大学工学部電気工学科

^{*4} 九州工業大学宇宙環境技術研究センター

^{*5} 宇宙航空研究開発機構



第1図 太陽電池の断面図



第2図 シリコン太陽電池



第3図 試験システム

 10^{-3} Pa 程度であり,試験中は 1.5×10^{-2} Pa 程度となる. チャンバー内のプラズマ環境は ECR プラズマ源によって 生成させた.このプラズマ源はキセノンガスで,試験中の ガス流量は 0.3 sccm とした.試験サンプルの位置でプラズ マ密度は約 2×10^{12} m⁻³,電子温度は約 1 eV である⁷⁾.

この試験環境のプラズマ密度と温度は静止軌道よりも, 低地球軌道環境により近い.太陽電池の劣化は静止軌道に より近い環境(数keVの電子ビームでカバーガラスを帯電 させる)でも確認されている⁸⁾.劣化はデバイ長よりもは るかに短いmm以下の領域への放電電流の集中によるもの なので,放電波形や注入エネルギー量が同じであれば劣化 の仕方に差異はないと考えられる.

試験中に発生したすべての放電の電圧と電流の波形は波 形取得システムによって測定,保存される.このシステム は市販のコンピュータと高速データ取得ボード (National Instruments 社, PCI-5112,8 bit) からなり,リアルタイ ムで電流波形のピーク値,電荷量,パルス幅を表示できる. また,放電発生時にトリガ信号を出力できる.

試験中に発生したすべての放電の発生位置は位置観察シ ステムにより特定した.このシステムは PC と市販の画像



第4図 放電試験回路

収録ボード(National Instruments 社, PCI-1411)から なる.画像収録ボードには放電波形取得システムからのト リガ信号と, CCD カメラのビデオ信号が入力されている. このシステムは放電発生時にトリガ信号が入った時の画像 を解析し,実験中にその場で放電の発生位置を特定するこ とができる.

2.3 試験方法 放電試験回路を第4図に示す.試験では Cext を 500 nF とした.低地球軌道衛星の発電電圧は最大で 160 Vなので,本来 $V_{
m b}$ は-160 Vとすべきだが,これでは 放電の発生頻度が低く,試験に多くの時間を要してしまう. 今回の試験の目的は太陽電池の劣化を調べることが目的な ので,放電の発生頻度を可能な限り高くするために V_bを -400 V とした.放電の影響についての評価は,放電エネル ギーを用いて行うので Vb は試験結果に影響を与えないと思 われる.また,全く同一の箇所で放電が発生することはない ことと,1回の放電ごとにバイアスを止めて劣化具合を測定 していることから,放電発生頻度が実際よりも高いことは 問題にならない.太陽電池を -400 V にバイアスするとイ オンが 400 eV で衝突するのでその影響が懸念されるかもし れないが,イオン収集電流は面積あたり $4.7 imes 10^{-5} \, \mathrm{A/m^2}$ であり,エネルギー密度は $1.8 \times 10^{-2} \, \mathrm{W/m^2}$ である.放 電発生時には最大でも $100\,\mu m^2$ 程度のスポット (第 15 図 で後述)に 32 mJ(第1表で後述)が 10 µsec の間に集中 するので, 3.2×10¹³ W/m² 程度のエネルギーが集中する. これはイオン衝突によるエネルギーよりもはるかに大きい ので,イオン衝突は問題にならないと言える.

放電の電流波形は DC 電流プローブ(Hioki 3274, 100 MHz),電圧波形は差動プローブ(Tektronix P5200, 25 MHz)により測定した.放電1回ごとの電気特性変化を 観察するために,放電が起きた直後に暗状態での電流-電圧 特性(暗 IV 特性)をソースメータ(Keithley 2400)によ り測定した.

2.4 放電試験の結果

2.4.1 放電パラメータの定義 第5図に典型的な電流波 形と電圧波形を示す.電流のピーク値を I_{peak} とし,その 5%の値の時刻をそれぞれ T_{i1} , T_{i2} とおいた.電荷量 Q_{arc} は式(1)のように定義した.

$$Q_{\rm arc} = \int_{T_{i1}}^{T_{i2}} I(t) \mathrm{d}t \tag{1}$$

放電エネルギーを計算するために,電流波形と電圧波形









第7図 試験前後での暗電流-電圧特性

を乗算し電力波形を得た.第6図にその波形を示す.放電 電力波形のピーク値を P_{peak} とし,その5%の値の時刻を それぞれ T_{p1} , T_{p2} とおいた.これを用い,放電エネルギー W_{arc} を式 (2)のように定義した.

$$W_{\rm arc} = \int_{T_{p1}}^{T_{p2}} I(t) \times V(t) \mathrm{d}t \tag{2}$$

2.4.2 試験結果 第7図に放電試験前後での暗 IV 特性 を示す.放電により漏れ電流が増大したことが分かる.暗 IV 測定の電流値は 2%程度の誤差を持つ.第8図に放電発 生箇所を示す.今回の試験ではすべての放電が太陽電池の 側面で発生した.第1表に放電パラメータと暗 IV 特性の変 化を示す.順方向電圧 V_f が 0.3 V の時の電流の値を I_{leak} と し,暗 IV 特性の変化を判断した.この試験では,a9,a10, a11,a12,a13,a15,a18の放電により漏れ電流が増加し た.このことから,太陽電池の側面で放電が発生すると必 ず漏れ電流が増加するわけではないが,放電が繰り返し発 生することにより,累積して劣化が起こることが示唆され る.また,漏れ電流の増加を起こした放電の放電パラメー



第8図 放電発生箇所

		第1表	放電試験結	果	
ESD	$I_{\mathrm{peak}}\left[\mathbf{A}\right]$	$T_{\rm arc} \left[\mu { m sec} \right]$	$Q_{ m arc}[m mC]$	$W_{\rm arc}[{\rm mJ}]$	$I_{\text{leak}} [\text{mA}]$
					0.89
a1	38.0	8.9	0.188	34.0	0.90
a2	38.8	8.7	0.202	32.3	0.90
a3	47.5	8.6	0.227	33.9	0.91
a4	32.8	10.6	0.173	33.2	0.89
a5	44.9	8.8	0.217	33.9	0.89
a6	46.6	8.9	0.229	33.6	0.88
a7	38.0	9.0	0.186	33.0	0.88
a8	32.8	9.3	0.169	31.8	0.89
a9	32.8	9.2	0.173	31.2	5.90
a10	33.7	10.9	0.176	33.1	11.5
a11	32.8	9.6	0.174	32.1	12.4
a12	37.1	8.1	0.182	32.4	14.3
a13	33.7	10.8	0.174	32.7	20.6
a14	33.7	10.4	0.173	31.7	18.8
a15	31.1	11.1	0.163	31.4	27.3
a16	33.7	9.1	0.173	32.0	27.0
a17	35.4	9.9	0.180	32.8	27.1
a18	31.1	11.0	0.171	33	30.3
a19	34.5	8.9	0.170	31.9	22.4

タは起こさなかった放電のパラメータと比較しても特異な ものではなかった.a14とa16の後で漏れ電流が減少して いるが,その理由は今のところ不明である.

今回の試験の W_{arc} (32 mJ 程度)を持つような放電が 実際の衛星でも発生し得るか検討した.今回は特に Ware についての検討を行った.今,このエネルギーはサイズが $35 \,\mathrm{mm} \times 70 \,\mathrm{mm} \times 100 \,\mu\mathrm{m}$ のカバーガラスを考えると, 低地球軌道 100 V 発電衛星で 9100 枚分 (23 m²)の帯電に よる静電エネルギーに相当する.静止軌道ではカバーガラ ス表面と太陽電池の間に 400 V 以上の電位差が発生すると 放電が起きることが確認されている⁹⁾ので 32 mJ のエネル ギーは 570 枚分 (1.4 m²) に相当する.低地球軌道環境に おいて,放電は発生点から最大で半径4mの円内のすべて のカバーガラス(48m²)からエネルギーを得ると考えられ ている¹⁰⁾.また,静止軌道環境では最低でも1.4m×0.6m の太陽電池クーポン($0.84\,\mathrm{m}^2$)のカバーガラスから電荷を 得たという報告がある11).静止軌道環境での放電プラズマ によるカバーガラス電荷の収集については,試験を行えた 最大面積が 1.4 m × 0.6 m であり, それよりも大きな面積 の電荷収集を否定する根拠は今のところ見当たらない.さ らに日本の高速インターネット技術試験衛星 WINDS につ

いて行われた放電発生予測によると,静止軌道での5年の 運用期間中に14950回の放電が発生すると見積もられた¹²⁾. 以上のことから32mJ程度のエネルギーを供給する放電は 実際の軌道環境でも十分に起こり,太陽電池の劣化が発生 する可能性がある.

3. 劣化メカニズムの検討

3.1 太陽電池の物性パラメータ検討 試験前後におけ る光照射下の電流-電圧特性(光 IV 特性)は宇宙航空研 究開発機構が保有するソーラーシミュレータ(ワコム電創, WXS-130S-L2HV)を用いて測定した.試験前後での光 IV 特性を第9図に示す.図より出力電圧が0Vから0.4Vの 範囲では,漏れ電流の増加に伴う出力電流の低下が見られ る.試験前後における開放電圧 $V_{\rm oc}$,短絡電流 $I_{\rm sc}$,最大電 力 $P_{\rm max}$,フィルファクターFFをそれぞれ第2表に示す. 試験後に $P_{\rm max}$ は3%低下した.3%の電力劣化は小さいよ うに見えるが,これは試験を劣化発生閾値付近のエネルギー で行っているからであり,エネルギーが大きくなれば数十 %を越すような電力劣化も起きる⁴⁾.

太陽電池の等価回路を第 10 図に示す.この等価回路は式 (3) で表される. I_0 は逆方向飽和電子電流,n はダイオー ド定数, I_{sc} は短絡光電流, R_s は直列抵抗, R_{sh} は並列抵 抗である. I_0 は太陽電池の拡散長やキャリア濃度などの材 料特性から決定される定数である¹³⁾.



第9図 試験前後での光 IV 特性

第2表 試験前後での電気性能

	$I_{\rm sc}[{\rm mA}]$	$V_{\rm oc}[{\rm mV}]$	$P_{\max} \left[\mathrm{mW} \right]$	FF
Before	1059.7	612.9	465.0	0.72
After	1054.5	613.2	454.2	0.70



第10図 明状態での太陽電池等価回路

遺伝的アルゴリズム(以下,GA)を用いて式(3)を解き, 光 IV 特性に最も良く合致する I_0 , n, R_s , R_{sh} の組み合わ せを導出した.ここで,温度は 300 K とした.GA の詳細 は付録にある.試験前の光 IV 特性のGA によるフィッティ ング結果を第11 図に示す.第3表に試験前後での I_0 , n, R_s , R_{sh} , フィッティングエラー(error)を示す.第3表 より, R_s と材料特性に依存する I_0 と n は変化せず, R_{sh} が大幅に低下していることが分かる.このことから漏れ電 流の増加は並列抵抗の低下が原因であると言える.

 $R_{\rm s}$ は測定が可能なパラメータなので,健全な太陽電池の $R_{\rm s}$ を測定してGAにより求めた値の妥当性を検討した.直 列抵抗は照射強度を変えて光 IV 特性を測定し,その $P_{\rm max}$ における電流,電圧値の変化から測定できる¹³⁾.光 IV 特 性変化の一例を第 12 図に示す.4 枚の未使用の太陽電池の 直列抵抗を測定したところ,その平均値は 0.07 Ω で標準偏 差は 0.01 だった.このことから, $R_{\rm s}$ のGAによる推定値 は妥当と言える.

ー般的に健全な太陽電池の $R_{\rm sh}$ は $1\,{\rm k}\Omega$ 程度と言われて いるが, GA により求めた値は $165\,\Omega$ だった.これは $R_{\rm sh}$ に影響を与えやすい電圧範囲で,測定した電流値にばらつ きがあるためと考えられる.第 13 図に 0 V から 0.4 V まで の光 IV 特性を示す.この範囲に最小二乗法を適用して,回 帰直線を求めると,その傾きから定性的な $R_{\rm sh}$ の値を求め ることができる.第 13 図中の直線は試験前後での回帰直線



第11図 GA によるフィッティング:試験前の光 IV 特性

第3表 試験前後での物性パラメータ

$R_{\rm sh}\left[\Omega\right]$	$R_{\rm s}\left[\Omega\right]$	n	$I_0 [\mathrm{A/m^2}]$	Error
165	0.05	1.3	9×10^{-9}	3×10^{-4}
19	0.05	1.3	9×10^{-9}	3×10^{-3}



第12図 光 IV 特性の光量依存性



第13図 Isc 付近の光 IV 特性と,その回帰直線



第14図 表面電極の損傷

である.この方法により求めた $R_{\rm sh}$ の値は試験前で 50Ω , 試験後で 10Ω だった.相関係数は試験前で 0.77,試験後 で 0.97 だったので,試験前の回帰直線は相関が弱いと言え, ここから求めた $R_{\rm sh}$ も実際の値とは言えない.GA により 求めた試験前の $R_{\rm sh}$ も同様な問題により,一般的に考えら れている値より小さな値になったと考えられる.

3.2 表面観察と漏れ電流検出 放電試験後に顕微鏡(顕 微鏡コントローラ; Keyence VHX-500, レンズ; Keyence VZ100)で放電の発生箇所を観察したところ7箇所で表面 電極の損傷を発見した.そのうちの一つを第14図に示す. 放電はまったく同一の箇所で発生していないので,これら の損傷は単発の放電により発生したと思われる.よって,放 電回数19回のうち,7回の放電で表面電極の損傷が発生し たことになる.また,放電試験中に漏れ電流の増大は7回 発生しており,表面電極の損傷箇所数と一致しているので, このような損傷箇所が劣化の原因であると推察される.表 面電極はカバーガラスに覆われているため,表面電極では 直接,放電は発生しない.そこで,太陽電池の裏面を顕微 鏡で観察した.第15図に第14図の裏面の顕微鏡写真を示 す.この太陽電池の裏面電極は,太陽電池の縁から200 µm 程度奥までしか存在しないので,第15図の撮影箇所は太 陽電池がむき出しになっている.第15図より裏面に放電痕 が確認されたので,太陽電池がむき出しになった箇所で放 電が発生したことが分かる、表面電極の損傷が起きたのは、 太陽電池の裏面に発生した放電の熱電離アークがシリコン バルクを融解し,表面電極に熱電離アークが到達したため と考えられる.

この仮説の妥当性を検討するために,電子プローブ・マイ



第15図 第14図の裏面



第16図 第14 図の放電痕裏面の銀についての面分析



第17図 第14 図の放電痕裏面のシリコンについての面分析



第18図 第14図の放電痕での IR 発光

クロアナライザー(EPMA)を用いて放電痕の組成を面分 析した.銀とシリコンについて行った面分析の結果をそれ ぞれ第16図と第17図に示す.EPMAの分析条件は加速電 圧を15 kV,ビーム径を $1 \mu \text{m}$,エミッション電流を20 nAとした.第16図より,放電痕では銀が検出された.第17 図より放電痕が発見された場所には,裏面電極などの電極 材がないためシリコンしか存在しない.そのため放電痕で 検出された銀は,放電により融解した表面電極であると言 える.

漏れ電流の増大は表面電極の損傷箇所の発生が原因と思

われる.そこでフォトエミッション顕微鏡(浜松ホトニクス; PHEMOS1000)を用いて漏れ電流が発生した箇所を 探した.フォトエミッション顕微鏡は電流を流した時に発 生する IR 発光を検出して,素子の異常箇所を観察する装 置である.その受光素子は InGaAs CCD で,感度領域は 0.9 µm から 1.6 µm である.

第14 図の損傷を受けた表面電極の近傍で IR 発光を検出 した.第18 図に IR 像と顕微鏡の画像を重ね合わせた画像 を示す.この IR 発光は順方向に 0.6 V,0.2 A バイアスし た時の画像である.図より放電痕が電流リークの原因となっ ていることが分かる.このような IR 発光を4箇所の電極 損傷箇所で検出した.以上のことから,太陽電池の劣化は 放電による局所的な電流リーク箇所の発生が原因であるこ とが分かる.

4.まとめ

シリコン太陽電池の放電による劣化メカニズムを検討す るために,放電試験を行った.太陽電池の変化を調べるた めに,放電が1回発生するごとに太陽電池の暗 IV 特性を 測定した.また,電気出力性能への影響は試験の前後に測 定した光 IV 特性から評価した.試験後,放電の発生によ り電気性能が低下したが,試験中の暗 IV 測定より,太陽 電池の側面で発生したすべての放電が劣化を発生させるわ けではないことが分かった.

遺伝的アルゴリズムを用いて,明状態の太陽電池の等価 回路式から,太陽電池の物性パラメータを導出し,劣化メ カニズムの検討を行った.フィッティングの結果,太陽電 池の材料特性と直列抵抗は変化せず,並列抵抗の低下のみ で太陽電池の劣化は説明できることが分かった.

試験後の太陽電池表面の顕微鏡観察より,放電により表 面電極が損傷を受けていることが分かった.このような損 傷は放電により発生した熱が表面電極まで到達したために 起こったと考えられ,表面電極と裏面電極の間の電流リー ク経路を形成していると思われる.フォトエミッション顕 微鏡を用いた電流リーク箇所の観察より,損傷を受けた表 面電極付近で漏れ電流が発生していることが分かった.以 上のことから,放電により太陽電池の側面に漏れ電流経路 が発生するため,劣化が起こることが分かった.

この研究は独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開 発機構(NEDO 技術開発機構)が推進する国際共同研究助 成事業(NEDO グラント)による援助を受けて行われた.

参考文献

- Katz, I., Davis, V. A. and Snyder, D. B.: Mechanism for Spacecraft Charging Initiated Destruction of Solar Arrays in GEO, AIAA Paper 98-1002, 36th Aerospace Sci. Meeting and Exhibit, 1998.
- 2) Cho, M. and Goka, T.: Issues Associated with Standardization of Ground Test Methods of Electrostatic Discharge Phenomena on Spacecraft Surface, 56th International Astronautical Congress, Fukuoka, 2005.
- 3) 趙 孟佑,藤井治久:第二回 高電圧太陽電池アレイの放電現象

と将来課題,日本航空宇宙学会誌,51 (2003), pp. 140-145.

33

- 4) Toyoda, K., Okumura, T., Cho., M., Nozaki, Y. and Takahashi, M.: Degradation of High Voltage Solar Array Due to Arcing in LEO Plasma Environment, J. Spacecraft Rockets, 42 (2005), pp. 947–953.
- 5) Okumura, T., Hosoda, S., Kim, J., Kagawa, H. and Cho, M.: Degradation of Solar Cell Electric Performance Due to Arcing in LEO Plasma Environment, 9th Spacecraft Charging Technology Conference, Tsukuba, Japan, 2005.
- 6) Okumura, T., Hosoda, S., Kim, J., Toyoda, K. and Cho, M.: Degradation of High Voltage Solar Array Due to Arcing in LEO Plasma Environment, 24th International Symposium on Space Technology and Science, 2004-s-06, Miyazaki, Japan, 2004.
- 7) Hayashi, H., Saionji, A., Toyoda, K., Cho, M. and Kuninaka, H.: Development of Plasma Interaction Acceleration Test Facility for Study on Space Material Deterioration, 23rd Int. Symp. Space Tech. Sci., ISTS 2002-b-28, Matsue, Japan, 2002.
- 8) Toyoda, K., Matsumoto, T., Cho, M., Nozaki, Y. and Takahashi, M.: Power Reduction of Solar Arrays Due to Arcing under Simulated GEO Environment, J. Spacecraft Rocket, **41** (2004), pp. 854–861.
- 9) Cho, M., Ramasamy, R., Matsumoto, T., Toyoda, K., Nozaki, Y. and Takahashi, M.: Laboratory Tests on 110 V Solar Arrays in a Simulated Geosynchronous Orbit Environment, J. Spacecraft Rocket, 40 (2003), pp. 211–220.
- 10) Cho, M., Ramasamy, R., Hikita, M., Tanaka, K. and Sasaki, S.: Plasma Response to Arcing in Ionospheric Plasma Environment: Laboratory Experiment, J. Spacecraft Rockets, **39** (2002), pp. 392–399.
- 11) Amorim, M. and Payan, D.: Electrostatic Discharges on a 1M2 Solar Array Coupon—Influence of the Energy Stored on Coverglass on Flashover Current, 9th Spacecraft Charging Technology Conference, Tsukuba, Japan, 2005.
- 12) Cho, M., Kawakita, S., Nakamura, M., Takahashi, M., Sato, T. and Nozaki, Y.: Number of Arcs Estimated on Solar Array of a Geostationary Satellite, J. Spacecraft Rockets, 42 (2005), pp. 740–748.
- 13) 高橋 清,浜川圭弘,後川昭雄:太陽光発電,森北出版,東京, 1980, pp. 17–32, 80–86.
- 14) 石田良平,村瀬治比古,小山修平:遺伝的アルゴリズムの基礎と 応用,森北出版,東京,1997, pp. 1-22.

録

付

遺伝的アルゴリズム¹⁴⁾ を適用するためには,ある長さの 染色体で構成された遺伝子を定義する必要がある.遺伝的 アルゴリズムの詳細は文献 13) に記してある.第19 図に 今回の計算で用いた遺伝子の概念図を示す.この遺伝子は $R_{\rm s}$, $R_{\rm sh}$,n, I_0 を表す 4 個の染色体からなり,各染色体 の長さは 16 bit とした. $R_{\rm s}$, $R_{\rm sh}$,n, I_0 を探索する範囲 を第4表に示す.

探索を繰り返す回数は世代数と呼ばれ,今回は100回とした.各世代における遺伝子の個体数は1000個とした.各



第19図 遺伝子の概念図

	Minimum	Maximum
$R_{\rm s}\left[\Omega\right]$	1×10^{-4}	1
$R_{ m sh}\left[\Omega ight]$	0.01	1×10^4
n	0.5	3
$I_0 [{ m A}/{ m m}^2]$	1×10^{-14}	1×10^{-6}

世代において生成された遺伝子を評価するための評価関数 を式(4)のように定義した.

$$\operatorname{Error} = \left(\sum_{m=\phi}^{m=80} \frac{(I_{\rm c} - I_m)^2}{I_m^2} \times (I_m \times V_m) \right) \middle/ 80$$
(4)

ここで, I_c は式 (4)で計算した電流値, I_m は電流の実測値, V_m は電圧の実測値である. P_{\max} 付近で実測した光 IV特性との一致を良くするために, $V_m \times I_m$ を乗じて重み付けを行った.第3表に示したフィッティングエラーは,この評価関数により得られた各点ごとの誤差を測定点数(80点)で平均した値である.

各世代において得られた遺伝子を評価関数によりランク 付けし,その上位30%だけを残して交叉と突然変異を行っ た.交叉はランダムに行った.突然変異は各世代において 遺伝子を構成するビットが0.1%の確率で反転すると定義 した.